

MEMS je skratka (akronym) zo slovného spojenia **Micro-ElectroMechanical Systems**.

Označujú sa takto *elektromechanické zariadenia* rozmerov v ráde mikrometrov až milimetrov, vytvorené *mikroelektronickými technológiami*. Z typických predstaviteľov týchto zariadení sú známe najmä akcelerometre a gyroskopy, ďalej skupina mikrofónov, bezkryštálové oscilátory a matica naklápacích zrkadiel pre projektory.